

(19) 日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11) 特許出願公開番号

特開2012-254317

(P2012-254317A)

(43) 公開日 平成24年12月27日(2012.12.27)

(51) Int.Cl.	F I	テーマコード (参考)
A 4 5 D 20/12 (2006.01)	A 4 5 D 20/12 Z	3 B 0 4 0
H 0 1 T 19/04 (2006.01)	H 0 1 T 19/04	
H 0 1 T 23/00 (2006.01)	H 0 1 T 23/00	
A 4 5 D 20/10 (2006.01)	A 4 5 D 20/10 1 0 4	

審査請求 未請求 請求項の数 9 O L (全 14 頁)

(21) 出願番号	特願2012-178828 (P2012-178828)	(71) 出願人	000005049
(22) 出願日	平成24年8月10日 (2012.8.10)		シャープ株式会社
(62) 分割の表示	特願2011-173289 (P2011-173289) の分割	(74) 代理人	100078868
原出願日	平成23年8月8日 (2011.8.8)		弁理士 河野 登夫
(31) 優先権主張番号	特願2011-107613 (P2011-107613)	(74) 代理人	100114557
(32) 優先日	平成23年5月12日 (2011.5.12)		弁理士 河野 英仁
(33) 優先権主張国	日本国 (JP)	(72) 発明者	西内 絵美
			大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号
			シャープ株式会社内
		Fターム(参考)	3B040 CE00 CK00

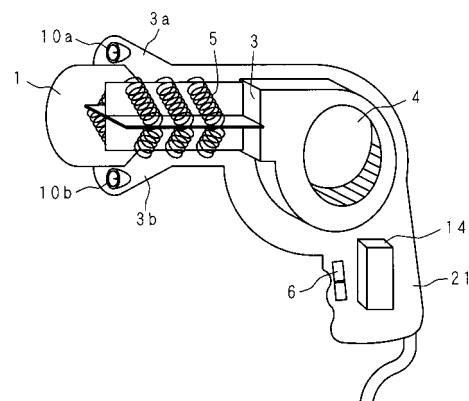
(54) 【発明の名称】 毛髪に加湿及び損傷軽減方法並びに毛髪に加湿及び損傷軽減装置

(57) 【要約】

【課題】 正イオン及び負イオンを共に利用して、手軽に毛髪を加湿して毛髪の傷みを改善する毛髪に加湿及び損傷軽減方法の提供。

【解決手段】 電圧を印加されることにより電極間で放電して水分子と結合した正イオンを発生させる正イオン発生手段10bと、電圧を印加されることにより電極間で放電して水分子と結合した負イオンを発生させる負イオン発生手段10aとを用意し、正イオン発生手段10b及び負イオン発生手段10aがそれぞれ発生させた正イオン及び負イオンを、毛髪に照射することにより毛髪を加湿し、毛髪の傷みを軽減する。

【選択図】 図2



【特許請求の範囲】

【請求項 1】

電圧を印加されることにより電極間で放電して水分子と結合した正イオンを発生させる正イオン発生手段と、電圧を印加されることにより電極間で放電して水分子と結合した負イオンを発生させる負イオン発生手段とを用意し、前記正イオン発生手段及び負イオン発生手段がそれぞれ発生させた正イオン及び負イオンを、毛髪に照射することにより該毛髪を加湿し、該毛髪に発生する損傷を軽減することを特徴とする毛髪に加湿及び損傷軽減方法。

【請求項 2】

前記正イオンは、 $H^+ (H_2O)_m$ (m は任意の自然数)であり、前記負イオンは、 $O_2^- (H_2O)_n$ (n は任意の自然数)である請求項 1 記載の毛髪に加湿及び損傷軽減方法。

10

【請求項 3】

前記正イオン発生手段及び負イオン発生手段がそれぞれ発生させた正イオン及び負イオンを含めて送風する送風機構を用意し、該送風機構が送風する請求項 1 又は 2 記載の毛髪に加湿及び損傷軽減方法。

【請求項 4】

電圧を印加されることにより電極間で放電して水分子と結合した正イオンを発生させる正イオン発生手段と、電圧を印加されることにより電極間で放電して水分子と結合した負イオンを発生させる負イオン発生手段とを備え、前記正イオン発生手段及び負イオン発生手段がそれぞれ発生させた正イオン及び負イオンを毛髪に照射するように構成してあることを特徴とする毛髪に加湿及び損傷軽減装置。

20

【請求項 5】

前記正イオンは、 $H^+ (H_2O)_m$ (m は任意の自然数)であり、前記負イオンは、 $O_2^- (H_2O)_n$ (n は任意の自然数)である請求項 4 記載の毛髪に加湿及び損傷軽減装置。

【請求項 6】

前記正イオン発生手段及び負イオン発生手段は、発生させる正イオンの量及び負イオンの量をそれぞれ変更可能に構成してある請求項 4 又は 5 記載の毛髪に加湿及び損傷軽減装置。

30

【請求項 7】

前記正イオン発生手段及び負イオン発生手段がそれぞれ発生させた正イオン及び負イオンを含めて送風する送風機構を更に備える請求項 4 から 6 迄の何れか 1 つに記載の毛髪に加湿及び損傷軽減装置。

【請求項 8】

前記送風機構は、送風対象物の位置で風速 15 m/s 以下で送風するように構成してある請求項 7 記載の毛髪に加湿及び損傷軽減装置。

【請求項 9】

前記送風機構が送る風を加温する加湿手段を更に備える請求項 7 又は 8 記載の毛髪に加湿及び損傷軽減装置。

40

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

【0001】

本発明は、イオンにより毛髪に水分を与えて毛髪の状態を改善する毛髪に加湿及び損傷軽減方法並びに毛髪に加湿及び損傷軽減装置に関するものである。

【背景技術】

【0002】

多くの女性が美容に関して様々な悩みを持っており、その代表的な一つに毛髪のダメージという問題がある。毛髪のダメージとは、主に毛髪の乾燥により引き起こされる。毛髪の乾燥は、単にパサツキ感が生じるだけでなく、静電気を発生させやすくなり毛髪全体の

50

まとまりがなくなる、チリやホコリが付着しやすくなる、等の問題を生じさせる。

【0003】

古くからヘアケアの手段として、ヘアコンディショナー等の化粧品が販売されている。これらの化粧品の基本的な働きは、毛髪の表面を滑らかにすることである。そうすることで、毛髪同士の摩擦力が減り、柔らかく感じられるようになり、また、光反射の効率が良くなり、毛髪にツヤ（光沢）が得られるようになる。

ヘアコンディショナーは、カチオン性界面活性剤を主成分とする。カチオン性界面活性剤は、マイナスに帯電している毛髪に吸着し易い為である。この性質を利用し、界面活性剤で毛髪を覆い、表面を滑らかにしている。

以上のような、化粧品を使用する方法は、処理の面倒さに加えて、乾燥した環境では効果が持続しないなど、効果が一時的であることが問題である。

10

【0004】

一方、近年、自宅で簡単にヘアケアができる美容機器も商品化されている。例えば、特許文献1, 2には、イオンを発生させるヘアドライヤー、ヘアアイロンなどの美容機器が開示され商品化されている。これらの機器では、負に帯電したイオンにより毛髪状態を改善するとされている。しかし、濡れた毛髪、傷んだ毛髪の場合、負に帯電している為、負イオンを発生させても毛髪への吸着効率は低い。

一方、乾燥した毛髪の場合、特に、ブラッシングをしながら乾燥させた場合、毛髪とブラシとの摩擦によって毛髪は正に帯電する為、負イオンを多く発生させると、イオンの毛髪への吸着効率が高くなる。

20

【0005】

また、特許文献3には、正イオン、負イオンを共に発生させるヘアドライヤーが開示されているが、特許文献1, 2に開示されたものと同様に、毛髪の帯電現象を解消することにより毛髪の傷みを改善しようとするものである。

【先行技術文献】

【特許文献】

【0006】

【特許文献1】特開2003-275011号公報

【特許文献2】特開2004-55351号公報

【特許文献3】特開2008-49101号公報

30

【発明の概要】

【発明が解決しようとする課題】

【0007】

上述したように、従来のイオンを発生させてヘアケアする美容機器は、毛髪の帯電現象を解消することにより毛髪の傷みを改善しようとするものであり、正イオン及び負イオンを共に発生させて、正イオン及び負イオンにより毛髪に湿度を与えて、毛髪の傷みを改善しようとするものは提案されていない。

また、通常洗った髪を乾かしスタイリングするとき等に、より重大な損傷である枝毛、切れ毛などを引き起こすことが知られているが、薬剤を用いたパック等の方法を除いては、それらを改善する方法については全く提案されていない。

40

また、ヘアケアする美容機器の使用時において、リラックス効果を得たい場合に負イオンを多く発生させる等、場合に応じて発生させるイオンを変化させられることが望まれる。

【0008】

本発明は、上述したような状況に鑑みてなされたものであり、正イオン及び負イオンを共に利用して、手軽に毛髪を加湿して毛髪の傷みを改善し、洗った髪を乾かしスタイリングするとき等に起き易い、より重大な枝毛、切れ毛のような毛髪の損傷を軽減する毛髪に加湿及び損傷軽減方法並びに毛髪に加湿及び損傷軽減装置を提供することを目的とする。

【課題を解決するための手段】

【0009】

50

本発明に係る毛髪に加湿及び損傷軽減方法は、電圧を印加されることにより電極間で放電して水分子と結合した正イオンを発生させる正イオン発生手段と、電圧を印加されることにより電極間で放電して水分子と結合した負イオンを発生させる負イオン発生手段とを用意し、前記正イオン発生手段及び負イオン発生手段がそれぞれ発生させた正イオン及び負イオンを、毛髪に照射することにより該毛髪を加湿し、該毛髪に発生する損傷を軽減することを特徴とする。

【0010】

本発明に係る毛髪に加湿及び損傷軽減方法は、前記正イオンは、 $H^+ (H_2O)_m$ (m は任意の自然数)であり、前記負イオンは、 $O_2^- (H_2O)_n$ (n は任意の自然数)であることを特徴とする。

10

【0011】

本発明に係る毛髪に加湿及び損傷軽減方法は、前記正イオン発生手段及び負イオン発生手段がそれぞれ発生させた正イオン及び負イオンを含めて送風する送風機構を用意し、該送風機構が送風することを特徴とする。

【0012】

本発明に係る毛髪に加湿及び損傷軽減装置は、電圧を印加されることにより電極間で放電して水分子と結合した正イオンを発生させる正イオン発生手段と、電圧を印加されることにより電極間で放電して水分子と結合した負イオンを発生させる負イオン発生手段とを備え、前記正イオン発生手段及び負イオン発生手段がそれぞれ発生させた正イオン及び負イオンを毛髪に照射するように構成してあることを特徴とする。

20

【0013】

本発明に係る毛髪に加湿及び損傷軽減方法並びに毛髪に加湿及び損傷軽減装置では、正イオン発生手段が、電圧を印加されることにより電極間で放電して水分子と結合した正イオンを発生させ、負イオン発生手段が、電圧を印加されることにより電極間で放電して水分子と結合した負イオンを発生させる。正イオン発生手段及び負イオン発生手段がそれぞれ発生させた正イオン及び負イオンを毛髪に照射する。

【0014】

本発明に係る毛髪に加湿及び損傷軽減装置は、前記正イオンは、 $H^+ (H_2O)_m$ (m は任意の自然数)であり、前記負イオンは、 $O_2^- (H_2O)_n$ (n は任意の自然数)であることを特徴とする。

30

【0015】

本発明に係る毛髪に加湿及び損傷軽減装置は、前記正イオン発生手段及び負イオン発生手段は、発生させる正イオンの量及び負イオンの量をそれぞれ変更可能に構成してあることを特徴とする。

【0016】

この毛髪に加湿及び損傷軽減装置では、正イオン発生手段及び負イオン発生手段は、発生させる正イオンの量及び負イオンの量をそれぞれ変更可能にしてある。

【0017】

本発明に係る毛髪に加湿及び損傷軽減装置は、前記正イオン発生手段及び負イオン発生手段がそれぞれ発生させた正イオン及び負イオンを含めて送風する送風機構を更に備えることを特徴とする。

40

【0018】

本発明に係る毛髪に加湿及び損傷軽減方法並びに毛髪に加湿及び損傷軽減装置では、送風機構が、正イオン発生手段及び負イオン発生手段がそれぞれ発生させた正イオン及び負イオンを含めて送風する。

【0019】

本発明に係る毛髪に加湿及び損傷軽減装置は、前記送風機構は、風速 15 m/s 以下で送風するように構成してあることを特徴とする。

【0020】

この毛髪に加湿及び損傷軽減装置では、送風機構は、風速 15 m/s 以下で送風する。

50

【0021】

本発明に係る毛髪に加湿及び損傷軽減装置は、前記送風機構が送る風を加温する加温手段を更に備えることを特徴とする。

【0022】

この毛髪に加湿及び損傷軽減装置では、加温手段が、送風機構が送る風を加温する。

【発明の効果】

【0023】

本発明に係る毛髪に加湿及び損傷軽減方法によれば、放電により発生する正負イオンを照射することにより毛髪に水分を与え、静電気を除去し、美髪効果をもたらすので、薬剤を購入するコスト及び手間が不要で、取扱いも簡単であり、正イオン及び負イオンを共に利用して、手軽に毛髪を加湿して毛髪の傷みを改善する毛髪に加湿及び損傷軽減方法を実現することができる。これらの正イオン及び負イオンは水分子と結合しており、これらの水分子が毛髪に付着し水分が与えられる。また、正イオン及び負イオンを共に発生させる為、毛髪が何れの極性に帯電していても、十分な数のイオンによる水分付与効果を得ることができる。

10

【0024】

本発明に係る毛髪に加湿及び損傷軽減装置によれば、放電により発生する正負イオンを照射することにより毛髪に水分を与え、静電気を除去し、美髪効果をもたらすので、薬剤を購入するコスト及び手間が不要であり、正イオン及び負イオンを共に利用して、手軽に毛髪を加湿して毛髪の傷みを改善する毛髪に加湿及び損傷軽減装置を実現することができる。これらの正イオン及び負イオンは水分子と結合しており、これらの水分子が毛髪に付着し水分が与えられる。また、正イオン及び負イオンを共に発生させる為、毛髪が何れの極性に帯電していても、十分な数のイオンによる水分付与効果を得ることができる。

20

また、本発明に係る毛髪に加湿及び損傷軽減装置によれば、正イオン及び負イオンの各発生量を自由に変更できるので、周囲の温湿度条件及び毛髪の状態に合わせて、効率よくイオンの効果を得ることができる。

【図面の簡単な説明】

【0025】

【図1】本発明に係る毛髪に加湿及び損傷軽減方法並びに毛髪に加湿及び損傷軽減装置の実施の形態である美容機器の外観を示す斜視図である。

30

【図2】図1に示す美容機器の内部構成を示す透視図である。

【図3】イオン発生装置の外観例を示す斜視図である。

【図4】イオン発生装置の構成例を示す回路図である。

【図5】無風時の毛髪サンプルの水分量の変化を計測した結果を示すグラフである。

【図6】風速約3 m/s時の毛髪サンプルの水分量の変化を計測した結果を示すグラフである。

【図7】本発明に係る美容機器のイオン発生装置の構成例を示す回路図である。

【図8】本発明に係る毛髪に加湿及び損傷軽減方法並びに毛髪に加湿及び損傷軽減装置の実施の形態である業務用ヘアドライヤーの概略構成を示す説明図である。

【図9】イオン発生装置の外観例を示す斜視図である。

40

【図10】風速約8 m/s時の毛髪サンプルの水分量を計測した結果を示すグラフである。

【図11】風速約15 m/s時の毛髪サンプルのダメージ毛髪発生数を計測した結果を示すグラフである。

【発明を実施するための形態】

【0026】

以下に、本発明をその実施の形態を示す図面に基づき説明する。

(実施の形態1)

図1は、本発明に係る毛髪に加湿及び損傷軽減方法並びに毛髪に加湿及び損傷軽減装置の実施の形態である美容機器の外観を示す斜視図であり、図2は、該美容機器の内部構成

50

を示す透視図である。

この美容機器は、内部に空気流路 3 が形成された略筒形状を有しており、空気流路 3 の下流側には、空気を吐出する吐出口 1 が形成され、上流側には空気を吸入する吸入口 2 が形成されている。空気流路 3 は、吸入口 2 より吐出口 1 に至る流路であり、空気流路 3 内には、シロッコファン及びシロッコファンを駆動するモータを備えた送風機構 4 が設けてあり、シロッコファンの吸込み口が吸入口 2 となっている。

【0027】

送風機構 4 は、吸入口 2 より空気を吸入して空気流路 3 内に導入し、空気流路 3 の下流側に空気を通流させる。空気流路 3 の送風機構 4 より下流側の部分には、空気流路 3 を流れる空気を加熱する為の加熱部 5 が設けてある。加熱部 5 は、絶縁板と絶縁板の外側に巻線されたヒータ線とで構成されている。

10

また、空気流路 3 の送風機構 4 より下流側で且つ加熱部 5 より上流側の部分からは、二つの分流路 3 a, 3 b が分岐している。分流路 3 a, 3 b は、空気流路 3 の側面から外方に連設された筒形状の突出筒体 7 a, 7 b の内部に形成され、分流路 3 a, 3 b の入口で本体の空気流路 3 と連通している。

【0028】

二つの分流路 3 a, 3 b 内には、正イオン、負イオンをそれぞれ発生させるイオン発生部 10 a, 10 b が各々設けてあり、イオン発生部 10 a, 10 b が発生させた正イオン、負イオンは、個別に風と共に毛髪へ向けて送られる。

空気流路 3 の吸入口 2 側には、空気流路 3 の長手方向と略直角方向に柄 21 が設けられ、柄 21 の使用者が握る部分には、操作スイッチ 6 が設けられている。柄 21 の内部には、イオン発生部 10 a, 10 b を含むイオン発生装置の本体ケース 14 が収納されている。

20

【0029】

図 3 は、イオン発生装置 10 の外観例を示す斜視図である。

イオン発生装置 10 は、その回路部を収納する本体ケース 14 と、イオン発生部 10 a, 10 b とを備えている。イオン発生部 10 a, 10 b は、略半球形状であり、その半球の平面部には、例えば直径 8 mm 程度の円形状に形成されたイオンの放出孔 14 a, 14 b が開口し、半球の頂部は、高圧電線により本体ケース 14 に接続されている。

放出孔 14 a, 14 b 内の略中心には、針形状の放電電極 11 a, 11 b が、放出孔面を直角方向に貫く態様で配設されている。また、放電電極 11 a, 11 b の周囲には、環状の対向電極 12 a, 12 b が、放出孔 14 a, 14 b に沿って対向配置されている。

30

【0030】

図 4 は、イオン発生装置 10 の構成例を示す回路図である。

このイオン発生装置 10 は、対向電極 12 a, 12 b 及び放電電極 11 a, 11 b が、本体ケース 14 内に収納された高圧電源部 13 に接続されている。

高圧電源部 13 は、コンセントを通じて AC 100 V 電源 15 に接続され、コンセントの一方のプラグには、ダイオード D 1 のアノードが接続され、ダイオード D 1 のカソードには、抵抗 R 1 を通じて、コンデンサ C 1 の一方の端子、及び二端子型サイリスタ D 2 のアノードが接続されている。コンセントの他方のプラグには、コンデンサ C 1 の他方の端子が接続され、二端子型サイリスタ D 2 のカソード及びコンセントの他方のプラグ間には、変圧器 16 の一次側コイルが接続されている。

40

【0031】

変圧器 16 の二次側コイルの一方の端子は、イオン発生部 10 a のダイオード D 3 のカソードに接続され、ダイオード D 3 のアノードは、放電電極 11 a に接続されている。変圧器 16 の二次側コイルの一方の端子は、また、イオン発生部 10 b のダイオード D 4 のアノードに接続され、ダイオード D 4 のカソードは、放電電極 11 b に接続されている。

変圧器 16 の二次側コイルの他方の端子は、対向電極 12 a, 12 b に接続されている。

【0032】

50

一方の放電電極 11a に接続された高圧電源部 13 は、負の高圧パルス電圧（例えば、周波数 60 Hz、尖頭電圧約 -2 kV）を発生させる。他方の放電電極 11b に接続された高圧電源部 13 は、正の高圧パルス電圧（例えば、周波数 60 Hz、尖頭電圧約 2 kV）を発生させる。これにより、放電電極 11a、11b の先端部と対向電極 12a、12b との間で放電が起こり、プラズマが発生する。生成したプラズマにより、空気中の酸素（ O_2 ）及び水（ H_2O ）等の分子がエネルギーを受ける。

【0033】

放電電極への印加電圧が正電圧の場合は、空気中の水分子が電離して水素イオン（ H^+ ）が生成する。この水素イオンが空気中の水分子とクラスタリングして（群がって結合して）、 $H^+ (H_2O)_m$ （ m は任意の自然数）から成る正イオンが主として発生する。そして、放電電極 11b を配した放出孔 14b から正イオンが放出される。

10

【0034】

放電電極への印加電圧が負電圧の場合は、空気中の酸素分子又は水分子が電離して酸素イオン O_2^- が生成する。この酸素イオンが空気中の水分子とクラスタリングして、 $O_2^- (H_2O)_n$ （ n は任意の自然数）から成る負イオンが主として発生する。そして、放電電極 11a を配した放出孔 14a から負イオンが放出される。

【0035】

本実施の形態 1 においては、正イオン発生部と負イオン発生部とが、空気流路 3 及び吹出口 1 に対して互いに反対の位置になるように配置しているが、正イオン発生部と負イオン発生部とは、それぞれが発生させたイオンが逆極性イオンの引力で結合して消滅することなく、吹出口 1 から送出される気流に乗って使用者の髪に到達すれば良いので、互いにもっと近寄っていても構わない。

20

発明者等の確認では、正イオン発生部及び負イオン発生部が、気流の送出方向に直行する方向に約 20 mm 離れていれば、イオンの効果は発揮される。

【0036】

更に、正イオン発生部及び負イオン発生部をもっと近付けて、互いに接する程度に配置したとしても、結合によりイオンの一部が消滅することは避けられないものの、イオン送出量が減少するだけで、効果そのものが失われるわけではない。正イオン発生部及び負イオン発生部は、正イオンと負イオンとが、互いに吹出口 1 から送出される気流によって運ばれるように配置することが好ましい。

30

【0037】

以下に、このような構成の美容機器の動作を説明する。

この美容機器は、操作スイッチ 6 がオンされると、送風機構 4 及びイオン発生装置 10 が起動する。この際、送風機構 4 は、対象物の位置で風速 15 m/s 以下で送風する。

送風機構 4 は、吸入口 2 から吸い込んだ空気を吐出口 1 から送出する。髪を乾燥するときに使用する温風を生成させる「乾燥動作」のときは、加熱部 5 が稼働する。

また、イオン発生部 10a、10b からは、それぞれ負イオン、正イオンがそれぞれ単独で放出される。発生したイオンは、分流路 3a、3b を経由して流入した空気により前方へ放出され、吐出口 1 から送出される気流に乗って使用者の髪に照射される。

【0038】

40

本実施の形態 1 の美容機器では、保湿運転動作と乾燥運転動作が選択可能に構成され、保湿運転動作時は、送風機構 4 及びイオン発生装置 10 が作動する。また、乾燥運転動作時は、送風機構 4 及び加熱部 5 が作動する。

正イオン $H^+ (H_2O)_m$ と負イオン $O_2^- (H_2O)_n$ との結合により発生する水分及び両イオンにクラスタリングしている水分は、一般的に認識される水と異なり、分子レベルの大きさである為、髪の表面組織に関係なく、内部にまで浸透することで、水分量を直接的に増加させるものと考えられる。

【0039】

また、一般的に、放電によるイオン発生装置では、様々な種類のイオンが発生し得るが、毛髪への影響を考えると、窒素酸化物の発生は少ないほうが好ましい。

50

また、イオン反応により生成し髪に吸着した水、又はイオンにクラスタリングして髪に吸着した水は、加温により分子運動が活性化され、空気中への拡散が起こるので、保湿運転動作時には、加熱部 5 は起動されない方が好ましい。

また、これとは逆に、乾燥運転の時には、発生した両イオンは単に電荷として作用する為、髪が有する電荷と逆極性のイオンが主に髪に吸着して、帯電を解消する。一般的に、毛髪は正極に帯電し易い為、送出された負イオンが髪に吸着し、正イオンは反発される。

【0040】

以上、記述したように、乾燥運転時には保湿効果は期待されないが、除電効果が得られるので、イオン発生装置 10 は常に作動できるように構成することが好ましい。

従って、「乾燥運転」モードを設けて、送風機構 4、加熱部 5 及びイオン発生装置を作動させ、「保湿運転」モードを設けて送風機構 4 及びイオン発生装置 10 のみを作動させるように構成しておくこと、使用者への利便性が向上する。

【0041】

また、自動運転では無く、全て使用者が選択可能にしておくこともあり得る。送風機構 4 の風量を「強」、「弱」、「停止」と選択可能にし、イオン発生装置 10 の「運転」、「停止」、加熱部 5 の「運転」、「停止」が選択可能に構成されるのが好ましい。一般的には、操作スイッチ 6 を多回路スイッチとするか、機能手段毎にオン／オフするスイッチを別途設けることとするが、周知事項なので詳細は省略する。

【0042】

(実施の形態 2)

毛髪の帯電は、季節や髪質により変化する為、実施の形態 1 に加えて、イオン発生装置 10 は、使用者によりイオン発生量を変化させることが可能な構成となっているのが好ましい。

また、同様に、送風機構 4 の送風量を変更可能な構成とする方が、使用者への利便性が増すが、この場合にも、送風量が多くてもイオン濃度が保てるように、イオン発生装置 10 のイオン発生量を増量することが好ましい。

【0043】

一般的に、イオン発生装置 10 のイオン発生量は、放電電極 11a, 11b に印加する電圧を変化させなくても、イオン発生部 10a, 10b を通過する風量が増加することにより、自然に増加する。しかし、必ずしも期待されるイオン濃度になるとは限らないので、放電電極 11a, 11b に印加するパルスを変更可能に構成しておくのが好ましい。

【0044】

図 7 は、本発明に係る実施の形態 2 である美容機器のイオン発生装置の構成例を示す回路図である。

このイオン発生装置 10c は、図 4 に示すイオン発生装置 10 の構成に、コンピュータ制御で導通するスイッチング素子を外部に追加した例である。

【0045】

このスイッチング素子は、NPN 型トランジスタ TR であり、ベースが抵抗 R3 を通じてマイクロコンピュータ（マイコン）の出力端子に接続され、コレクタが抵抗 R2 を通じて、フォトカプラ 17 の発光ダイオード D5 のカソードに接続されている。トランジスタ TR のベース－エミッタ間に抵抗 R4 が接続され、エミッタには、12V のバッテリー 19 のマイナス極が接続されている。バッテリー 19 のプラス極は、発光ダイオード D5 のアノードに接続されている。

フォトカプラ 17 の受光側（出力側）は、フォト双方向ダイオード T であり、フォト双方向ダイオード T は、AC 100V 電源の他方の端子、及びコンデンサ C1 の他方の端子間に接続されている。

【0046】

スイッチング素子 TR をイオン発生装置 10c の本体回路内に取込むことも可能である。スイッチング素子 TR をイオン発生装置 10c 本体に収納して、イオン発生装置 10c に供給される電源を、マイクロコンピュータにより任意のタイミングでオン／オフするこ

10

20

30

40

50

とにより、イオン発生部 10a, 10b に印加されるパルスの個数を変更できる。

一般に、パルスの個数が増くると、イオン発生量は増加し、パルスの個数が減少すると、イオン発生量が減少する。使用者の利便性向上の為に、美容機器の本体にイオン増量及び減量を画一で指定する手段、つまり、「増量／減量」切替スイッチ、「増量」ボタン、「減量」ボタン等を設けておくのが一般的である。

【0047】

(実施の形態 3)

図 8 は、本発明に係る毛髪に加湿及び損傷軽減方法並びに毛髪に加湿及び損傷軽減装置の実施の形態 3 である業務用ヘアドライヤーの概略構成を示す説明図である。

業務用ヘアドライヤーとは、図 8B に示すように、使用者の頭部をすっぽりと覆うように被る、ヘアサロン等で使用される大型の髪乾燥機である。

【0048】

図 8A に示す業務用ヘアドライヤー 20 は、ドーム筐体 201 の上部に、空気を吸い込む為の複数の開口 207 が円形状に配値形成され、ドーム筐体 201 内の上部に送風機 202 と加熱装置 203 とが設けられている。また、送風機 202 及び加熱装置 203 との間を仕切る穴開き円盤形状の仕切り板 205 が、使用者の頭部を入れる空間 206 を形成する。各開口 207 には、吸い込まれる空気を加湿する為の、保水機能を有するスポンジ等を備えた加湿部 208 が付設されている。

仕切り板 205 の下面には、複数のイオン発生装置 204 が配置されている。ここで使用するイオン発生装置 204 は、正イオン発生部と負イオン発生部とを備え、高圧回路を内蔵するユニット型である。

【0049】

図 9 は、イオン発生装置 204 の外観例を示す斜視図である。

このイオン発生装置 204 は、複数個が、仕切り板 205 (図 8) 中央の開口部を中心にして、円形状に配置され、空間 206 (図 8) に十分な量のイオンを供給する。

このイオン発生装置 204 は、正イオン発生部 204a と負イオン発生部 204b とを備え、正イオン発生部 204a 及び負イオン発生部 204b にそれぞれ対向するように、穴開き板金で形成された誘導電極 204c が設けられている。正イオン発生部 204a 及び負イオン発生部 204b は、それぞれ針状の放電電極であり、誘導電極 204c との間に高電圧が印加されることで、イオンが発生する。

【0050】

業務用ヘアドライヤー 20 においても、必要とされる機能は、実施の形態 1, 2 の各場合と特に変わりはなく、空気を加熱して髪を乾燥させる「温風乾燥モード」と、空気を加熱しないで髪を乾燥させる「冷風乾燥モード」を備えている。

実施の形態 1, 2 の各場合と同様に、「温風乾燥モード」では髪の帯電を除去することで髪をまとめ易くする効果が期待される。

従って、「温風乾燥モード」においても、送風機 202、加熱装置 203 及びイオン発生装置 204 が作動する。

【0051】

また、「冷風乾燥モード」では、髪に水分を供給して髪質を改善する効果が期待され、送風機 202 及びイオン発生装置 204 が作動する。

また、季節や髪質によっても異なる乾燥条件を調節する為に、実施の形態 1, 2 の各場合と同様に、イオンの量を変更するイオン量調節手段を設けるのが好ましい。

何れの運転モードにおいても、ドーム筐体 201 の上部に配値された複数の開口 207 から空気が吸い込まれて、仕切り板 205 とドーム筐体 201 内壁との間隙から空間 206 に送風される。

また、一般に、業務用のヘアドライヤーでは、乾燥時間を制御する為に、タイマ装置 (図示せず) が設けられると共に、加熱の度合いを制御する為の温度設定装置 (図示せず) が設けられるが、周知事項であり説明は省略する。

【0052】

(検証 1)

以下に、イオン発生部 10 a, 10 b が生成させた正イオン、負イオンを含む空気と含まない空気とによる毛髪の水分量の変化を実験したので、その結果を説明する。

【0053】

(実験方法)

ダメージ毛髪（人毛）サンプルの作製

15 cm、2 g の黒い毛髪束を、ポリオキシエチレン（POE）ラウリル硫酸ナトリウム 1 % 水溶液に、30 ~ 35 °C で 1 分間浸漬させた。

流水にて水洗後、タオルで水分を拭き取った後、ドライヤーにて乾燥させた。

4. 5 % 過酸化水素水及び 2. 5 % アンモニア水の 1 : 1 混合液に、毛髪を 20 分間浸漬させ、流水にて水洗後、タオルで水分を拭き取った後、ドライヤーにて乾燥させた。

【0054】

イオン照射

室温 20 ± 2 °C、湿度 50 ± 5 % の部屋で、毛髪サンプルに異なる濃度のイオンを照射した。

水分量の測定

イオン照射後の毛髪サンプルを 2 g 計り取り、65 °C で 40 分間加熱した。このとき減少した重量を全て水分量と見做し、ここで減少した水分を一次蒸散水とした。

更に、180 °C で 30 分間加熱し、重量を測定した。ここで減少した水分量を二次蒸散水とした。

得られた値より、毛髪の乾燥重量 (180 °C で 30 分間加熱後の毛髪重量) に対する二次蒸散水分量 (二次蒸散水分率) を求めた。

【0055】

(実験 1)

毛髪サンプルに照射されるイオン濃度が、正負各々 100, 000 個 / cm³ になるように、イオン発生素子とイオン拡散させるファンとからなるイオン発生装置から 50 cm の位置に、ダメージ処理を施した毛髪サンプルを設置し 8 時間照射した。サンプル位置での風速は 0. 05 m / s であり、無風と同等である為、自然放置を対照とした。

【0056】

この様にして、毛髪サンプルの水分量の変化を計測した結果を図 5 に示す。図 5 に示すグラフは、正負イオンを含有する空気を当てた毛髪と、イオンを含まない空気中で自然放置した毛髪との水分量の経時変化を表している。

このグラフによると、正負イオンを照射した毛髪は、イオン照射前と比較して、11. 5 % の水分量となり、逆に、風のみを照射した毛髪は、68. 2 % の水分量となった。イオンを照射した毛髪は、イオンを照射しないものに比べて、水分量が増加する結果が得られた。

【0057】

(実験 2)

毛髪サンプルに照射されるイオン濃度が、正負各々 3, 000, 000 個 / cm³ になるように、イオン発生素子とイオン拡散させるファンとからなるイオン発生装置から 10 cm の位置に、ダメージ処理を施した毛髪サンプルを設置し 8 時間照射した。サンプル位置での風速は 2. 9 m / s であった為、同じファンを用いて送風のみ行ったものを対照とした。

【0058】

この様にして、毛髪サンプルの水分量の変化を計測した結果を図 6 に示す。図 6 に示すグラフは、正負イオンを含有する空気を当てた毛髪と、イオンを含まない空気のみを当てた毛髪との水分量の経時変化を表している。

このグラフによると、正負イオンを照射した毛髪は、イオン照射前と比較して約 11. 3 % の水分量となり、逆に、風のみを照射した毛髪は、88. 3 % の水分量となった。イオンを照射した毛髪は、イオンを照射しないものに比べて水分量が増加する結果が得ら

れた。

【0059】

(実験3)

毛髪サンプルに照射されるイオン濃度が、正負各々2,000,000個/cm³になるように、イオン発生素子とイオン拡散させるファンとからなるイオン発生装置から15cmの位置に、ダメージ処理を施した毛髪サンプルを設置し20分間照射した。サンプル位置での風速は8.4m/sであった為、同じファンを用いて送風のみ行ったものを対照とした。

【0060】

この様にして、毛髪サンプルの水分量の変化を計測した結果を図10に示す。図10に示すグラフは、正負イオンを含有する空気を当てた毛髪と、イオンを含まない空気のみを当てた毛髪との水分量を表している。

このグラフによると、正負イオンを照射した毛髪は、イオンを含まない空気のみを当てた毛髪と比較して約110.4%の水分量となった。イオンを照射した毛髪は、イオンを照射しないものに比べて水分量が増加する結果が得られた。

これにより、毛髪の場合、風速が強くても保湿できることが証明された。

【0061】

(検証2)

以下に、イオン発生部10a,10bが生成させた正イオン、負イオンを含む空気と含まない空気とによるダメージ毛発生量の比較実験をしたので、その結果を説明する。

【0062】

(実験方法)

＜ダメージ毛髪(人毛)サンプルの作製＞

約60cm、5gの黒い毛髪束を、ポリオキシエチレン(POE)ラウリル硫酸ナトリウム1%水溶液に、30~35℃で1分間浸漬させた。

流水にて水洗後、タオルで水分を拭き取った後、ドライヤーにて乾燥させた。

4.5%過酸化水素水及び2.5%アンモニア水の1:1混合液に、毛髪を20分間浸漬させ、流水にて水洗後、タオルで水分を拭き取った後、ドライヤーにて乾燥させた。

【0063】

＜イオン照射＞

室温20±2℃、湿度50±5%の部屋で、毛髪サンプルに照射されるイオン濃度が、正負各々3,000,000個/cm³になるように、イオン発生素子とイオンを拡散させるファンとからなるイオン発生装置から15cmの位置に、ダメージ処理を施した毛髪サンプルを設置した。毛髪サンプルに1分当たり100回の速さでブラッシングしながら15分間イオンを温風(約125℃)で照射した。サンプル位置での風速は14m/s~15m/sであった為、同じファンを用いて送風のみ行ったものを対照とした。

＜ダメージ毛発生量の評価＞

処理を行った毛束を観察し、発生した枝毛および切れ毛を計数した。

【0064】

この様にして、毛髪サンプルに発生したダメージ毛髪を計数した結果を図11に示す。図11に示すグラフは、正負イオンを含有する空気を当てた毛髪と、イオンを含まない空気のみを当てた毛髪との発生した枝毛および切れ毛の数を表している。

このグラフによると、正負イオンを照射した毛髪は、イオンを含まない空気のみを当てた毛髪と比較して、枝毛・切れ毛の数が約1/2となった。イオンを照射した毛髪は、イオンを照射しないものに比べて、ダメージが抑制される結果が得られた。

以上の結果は、本発明に係る毛髪の加湿及び損傷軽減方法が毛髪に水分を与え、毛髪の強度を向上させることに加え、正負両イオンを発生させるた為、負に帯電するブラシ、正に帯電するブラシ両者を除電することができ、ブラッシング時の摩擦を低減できた結果である。

【0065】

本発明に係る毛髪に加湿及び損傷軽減方法並びに毛髪に加湿及び損傷軽減装置は、ハンドドライヤー及び美容院等で使用する業務用髪乾燥機等に適用することにより、薬剤及びスチーム等を使用することなく、安全に簡単に毛髪を保湿ケアを行うとともにブラッシング時の傷害を軽減することが可能となる。

【符号の説明】

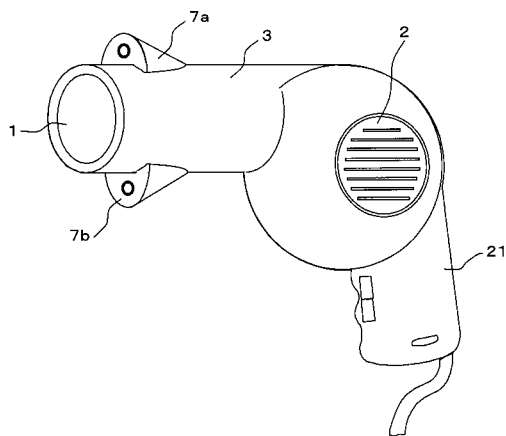
【0066】

- 1 吐出口
- 2 吸入口
- 3 空気流路
- 3 a, 3 b 分流路
- 4 送風機構
- 6 操作スイッチ
- 10, 10 c, 204 イオン発生装置
- 10 a, 10 b イオン発生部
- 11 a, 11 b 放電電極
- 13 高圧電源部
- 20 業務用ヘアドライヤー
- 21 柄
- 201 ドーム筐体
- 202 送風機
- 207 開口
- 208 加湿部
- 204 a 正イオン発生部
- 204 b 負イオン発生部
- TR スイッチング素子

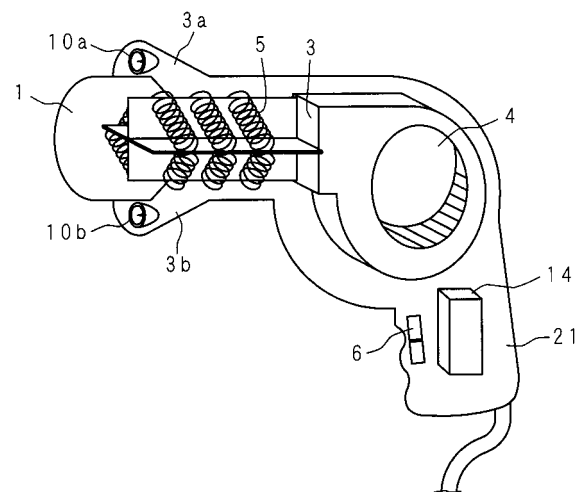
10

20

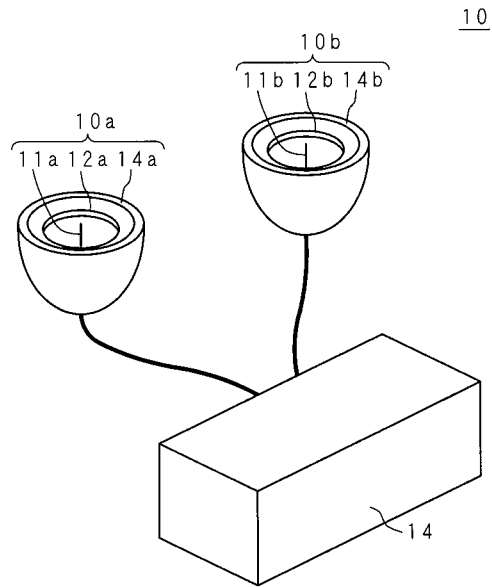
【図1】



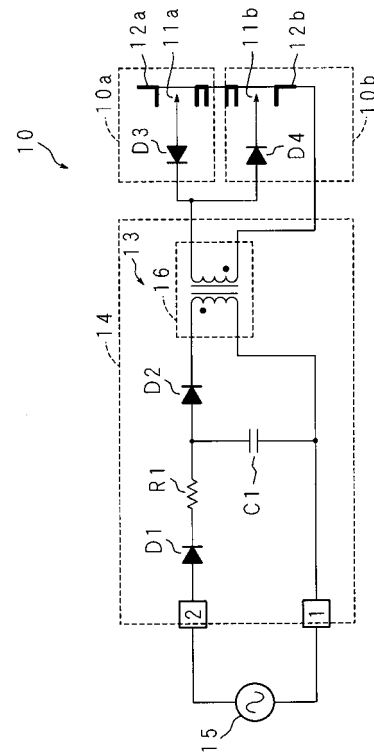
【図2】



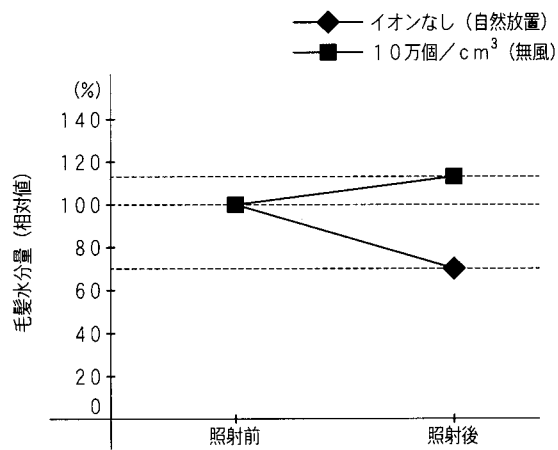
【図 3】



【図 4】



【図 5】



【図 6】

